

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Institut National Sciences Appliquées, 20 avenue des Buttes de Coësmes CS 70839,
Point(s) de contact : Service Achats marchés, 35708, Rennes, F, Téléphone : (+33) 2 23
23 86 67, Courriel : marches-publics@insa-rennes.fr, Code NUTS : FR

Adresse(s) internet :

Adresse principale : <http://www.insa-rennes.fr>

Adresse du profil acheteur : <https://marches-publics.gouv.fr>

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint
et complet, à l'adresse : <https://marches-publics.gouv.fr>

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

par voie électronique à l'adresse : <https://marches-publics.gouv.fr>

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autre type : Etablissement Public d'Enseignement Supérieur et de Recherche

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre activité : Enseignement Supérieur et Recherche

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : **Acquisition d'un équipement de planarisation et de polissage mécano-chimique (CMP)**

Numéro de référence : 2023-012

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 38000000

Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte : La prestation porte sur la fourniture, le transport et la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la garantie, la formation à l'utilisation et la formation aux opérations de maintenance préventive et curative de premier niveau d'un équipement de planarisation et de polissage mécano-chimique (dénommé CMP par la suite) permettant des opérations de planarisation et de

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

polissage de films minces de semiconducteurs III-V (GaP, GaAs, InP), de silicium, de SiO₂ et de Si₃N₄.

II.1.5) Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : non

Mots descripteurs : Laboratoire (matériel)

II.2) DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé :

Lot n° :

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 38000000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FR

Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : L'équipe FOTON-OHM de l'Institut FOTON, hébergée à l'INSA Rennes, souhaite acquérir un équipement de planarisation et de polissage mécano-chimique (CMP). Cet équipement, installé au bâtiment 10, sera intégré au sein de la plateforme technologique NanoRennes. Cet équipement est un outil important pour l'équipe FOTON-OHM, dont les projets de recherche et les développements technologiques nécessitent aujourd'hui le recours à la planarisation et au polissage de couches semiconductrices à l'échelle nanométrique pour la réalisation de dispositifs photoniques à architecture 3D. Il s'agit à la fois d'abaisser au maximum la rugosité des couches photoniques mais aussi de pouvoir moduler avec une résolution nanométrique leurs épaisseurs. Cet appareil sera également sollicité dans le cadre de collaborations/prestations qui sont régulièrement accueillies par la plateforme NanoRennes.

II.2.5) Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 5

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non

Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : oui

II.2.11) Information sur les options

Options : non

II.2) DESCRIPTION

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui

Identification du projet : CPER PhotBreizh : Etat et FEDER

II.2.14) Informations complémentaires : Variantes : - Variantes libres autorisées - Options obligatoires (=équipements ou services additionnels) : option 1 : Solution de stockage des plateaux, draps et têtes permettant de conserver leur intégrité et leur durée de vie dans les conditions d'humidité requises Option 2 : Extension de garantie

Mots descripteurs : Laboratoire (matériel)

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions : Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : - une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner sur DC1 : Lettre de candidature ou document libre; - le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;

III.1.2) Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles sur document libre ou DC2 ;

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; - Liste des principales prestations/fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire et des références d'utilisateurs de l'équipement proposé pour échanger sur la qualité de l'équipement et ses conditions d'utilisation ; - Déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des prestations.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.2.2) Conditions particulières d'exécution :

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5) Information sur la négociation

IV.1.6) Enchère électronique :

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :

IV.2.2) **Date limite de réception des offres** ou des demandes de participation

14 septembre 2023 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

Date :

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

L'offre doit être valable jusqu'au :

ou

Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres

Date : 14 septembre 2023 - 12:00

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section V : Renseignements complémentaires

V.1) RENOUELEMENT

Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

V.1) RENOUELEMENT

V.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

La facturation en ligne sera acceptée

V.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

V.4) PROCÉDURES DE RECOURS

V.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de Bizien - 3 Contour de la Motte CS 44416, 35044, Rennes, F, Téléphone : (+33) 2 23 21 28 28, Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, Adresse internet : <http://www.rennes.tribunal-administratif.fr>

V.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

V.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

V.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

V.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

20 juillet 2023